PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-006919

(43) Date of publication of application: 13.01.1986

(51)Int.CI.

HO3H 9/25

(21)Application number : 59-127155

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

20.06.1984

(72)Inventor: ONO MASAAKI

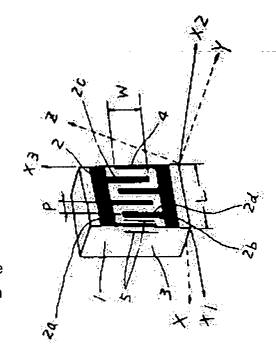
FUJIWARA YOSHIAKI WAKATSUKI NOBORU

(54) SURFACE ACOUSTIC WAVE ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a lithium tantalate medium substrate with excellent temperature coefficient and to attain a surface acoustic wave element having a large coupling factor by forming a reed screen electrode formed with two comb- tooth electrodes meshed with each other.

CONSTITUTION: The lithium tantalate substrate 1 having 0° and 130° of Euler angles ϕ and θ respectively forms an end face reflecting type pizoelectric shear wave resonator. A surface-shear wave is generated by the reed screen electrode 2, reflected on free end faces 3, 4 to offer a resonance characteristic. The surface-shear wave is changed in a direction in parallel with fingers 2c, 2d of the comb-tooth electrodes



2a, 2b of the reed screen electrode 2 and propagated in a direction at a right angle thereto, then the mode is not converted into other modes at the free end faces 3, 4 and the wave is reflected while being kept to be the surface-shear wave.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

昭61-6919 @ 公 開 特 許 公 報 (A)

Mint Cl.4

識別配号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)1月13日

H 03 H 9/25 C-7328-51

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

❷発明の名称. 弹性波索子

> 昭59-127155 创特 顧

昭59(1984)6月20日 包田

70発 明 者 回 砂発

正 昭 X 朗

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

月 勿発 明 老 富士通株式会社 の出 顕

川崎市中原区上小田中1015番地

弁理士 松岡 宏四郎

- 1. 発明の名称 弹性放棄子
- 2. 特許請求の範囲

(1) 2軸を中心に反時計方向を正として回転した 第一回転角をと、X輪を中心に反時計方向を正と して回転した第二回転角をで切断面を表示し、回 転後のZ軸を中心に反時計方向を正として回転し、 **元 無三扇転角 夕 を基板面内の表面放伝鑽方向とし** たオイラー角表示(*,*,*) でぎ= 0 ± 5°, # ニ 130~±5° . φ= 1° ± 5° と表わされる切 断面方位と伝搬方向とを持つタンタル酸リチウム (LiTaO))圧電基板を有し、鉄基板表面にその 袋面波伝播方向と略直角に各フィンガが位置する ように少なくとも2個のくし歯覚極を相互に噛み 合せたすだれ状電極体を形成してなる弊性故衆子。 12) 前記弾性被果子は前記すだれ状態循体を1個 有し、前記表面故が表面すべり故で、故すべり故 が基板の両端面を反射して所塑共振周旋数を与え る端面反射形の圧なすべり波共振子であることを

持微之环特许简本の範囲制项记载の弹性姿态。 (3) 前記すだれ状電框体のフィンガの重なり長で あるフィンガ長を前記表面すべり彼の彼長を入と した場合、51~151としたことを特徴とする 停許請求の範囲第2項配載の弊性被案子。

- (4) 前記フィンガ技を約10人としたことを軽軟 とする特許請求の範囲部3項配載の弾性被索子。 (5) 前記すだれ状態板のフィンガ対数を 4 0~80 対としたことを特徴とする特許請求の韓田第2項 記載の弾性放業子。
- (6) 前記フィンガ対数を約50対としたことを停 徴とする特許請求の範囲第5項記載の弾性披集子。
- 3. 祭明の詳細な敗明

[発明の技術分野]

本発明は弾性波楽子、特にタンタル膜リチウム (LiTaO₃) 圧電蒸板を蒸材とし、約合係数を大 きく、温度係数を小さくする弾性放射子の改良に 関する。

(2) 技術の背景

学性放素子は圧電基板の表面上にすだれ状電板 体を形成することによって VHF 帯や UHF 帯のフ 4ルタ、共振子が容易に実現できる。一部TV受 I 個機用のPグFアフィルタやRFコンパータの発振 常子として実用されているが、用途の拡大をめざ して弾性液素子に対しても新たな機能や性能向上 が要求されてきている。これらの弾性液索子の性 能はすだれ状電循体の設計はもちろん使用する圧 電易板に依るところが大きい。代表的な圧電器板 としてはニオブ酸リチウム(LiNbO。)。タンタ ル酸リチウム(LiTaO。)、水晶があり、切断面方 位や伝搬方向によっても種々の性能を示すもので ある。

〔従来技術と問題点〕

弾性放案子用基板の特性を表示する指導として、 結合係数と協能係数とがある。結合係数は製気エ オルギーが振動エネルギーに変換される効率を示 す指標であり、弾性放案子を構成する圧電基板の 設面に金属層等が付着されずフリーの状態にある 場合の製面波の伝播速度を Vf とし、一方、その 製面に金属層等が付着されて短絡されている状態 にある場合の設面波の伝播速度を Vs とした場合、 結合係数Kは、

$$K^{\dagger} = \frac{1}{2} \cdot \frac{Vf - Vs}{Vs}$$

として定義される。一方、認度係数 Kt は、 圧電 媒体基材中を表面波が伝播する速度の程度に対す る変化率であり、ある位相(H) において温度 を ムTだけ変化した場合に発生する位相変化を△H とした場合、

KT= △H/H/△T と定義される。

以上の基板の結合係数と確定物性は弊性效象子の特性と密接な関係をもつもので、結合係数が大きい程広符域なフィルタやVCO素子が得られ、 及選度特性が良好な程拠符域フィルタや高安定発 振子を実現する上で有利となる。 学性液素子に使 用される最も代表的な基板の結合係数 K ** と 学性 波素子としての周波数温度係数 T C F を 委 1 K 示す。

表 1

基板	切断面方位と伝搬方向 (オイラー角表示)	K*	TCF (PPro/0)
Linbo.	(0,38,0)	5.6	−72
LiTsO,	(90,90,112)	0.7	-22
* 30	(0,132.75,0)	0.116	0

すなわち、ニオブ酸リチウムを使用する場合は 産係数が劣り、タンタル酸リチウムや水晶の場合は 給合係数が劣るという欠点があった。

(4) 発明の目的

本発明の目的はこの欠点を解消することにあり、 本来温度係数のすぐれているタンタル酸リチウムを 圧電媒体基材とし、しかも、結合係数の大きな弾性 要面放電子を提供することにある。

(発明の構成)

そしてこの目的は本発明によれば、リチウムタンタレート(LitaO。)圧電素板においてる軸を中心 に反時計方向を正として回転した第一回転角をと、 X軸を中心に反時計方向を正として回転した第二回 転角をで切断面を表示し、回転後の2軸を中心に反 時計方向を正として回転した第三回転角をを基板面 内の伝播方向としたオイラー角表示(*,*,*)
で*=0°+5°,*=130°±5°,*=1°±5°
と表わされる切断面方位と伝搬方向とを持つタンタル酸リチウム(LiTaOa))圧電基板を有し、数基板表面にその表面液伝播方向と略度角に各フィンガが位置するように少なくとも2個のくし歯電板を相互に輸み合せたすだれ状電極体を形成してなる弾性液果子により達成される。

(発明の実施例)

以下、本発明の実施例を図面を参照しながら説明する。

第1回は本発明に係る端面反射形の圧電すべり 放共投子に使用したタンタル酸リチウム(LiTa Oa)からなる圧電拡板の切断面と弾性披の伝播方 向をオイラー表示するためのオイラー角の定義を 示す図である。

第一回転角 ≠ は Z 軸を中心に、第二回転角 ≢ は X 軸を中心に反時計方向を正として回転して切断 面方位を表示し、第三回転角 ≠ は回転後の基板内 のX 軸からの回転角で伝播方向を表わするので、

特局昭61-6919(3)

(∮,∮,∮)として表示される。

使用したLiTaO。 基板のオイラー角表示 / .0 はそれぞれ 0°, 130° であり、一般には 40° roi(回転) Y LiTaO, とも表現される。

第2 図はこの40° rot Y LiTa O, 基板1を 使用した本発肉に係る強面反射形の圧電すべり故 共振子を示す例視图で、すだれ状電極体2 によっ て表面すべり故が発生され、自由増加3,4で反 射されて共振特性を得る。この表面すべり故は矢 印5で示す如くすだれ状電極体2のくし歯電極2a. 2b のフィンガ2 c,2 d と平行な方向に変化し それと略直角方向に伝播するので、自由増加3, 4 で他モードへの変換がなく表面すべり放のまま で反射される。また表面すべり波の放長を1とす るとそのエネルギーは表面から深さ101以内に 909以上集中している。

この様な共担子のアドミタンスは一致化

$$Y = j WCd + 1/(R + j \frac{2WBCdKl_{max}}{\pi} \frac{w}{2WB}) \cdots (2)$$

と扱わされる。

くウェーハ状の40 rot Y LiTa O, 基板1 a に 表面すべり故の伝播方向(矢印 SAW) が 1~5°で望ましくは1°となるようにフィンガピッチ が 等間隔のすだれ状電極帯 2 e を複数個並列に形成した後、ダイシングソー等によりウェーハを切断する。この切断は各すだれ状電極帯 2 e の分割(1 …… (')と、分割されたすだれ状電極帯 2 e を 変 に本共振子が得られるように所定フィンガ数で個 片に分割(g……) する工程がある。

またすだれ状電極帝 2e の形成は、基板 1a の 表面上に全接着用のニクロム (NiCr)2fを約500 A 程度、その上に会 (Au)2g を約 2500A 程度 の膜厚で蒸着形成し、その後フォトリソグラフィ 技術でエッチングしてパターンニングされる。

更に分割時の基板 I の接面 3 , 4 のチャピング による共振周波数変更を調整するため、すだれ状 電極体 2 の上層の金 2 g には金がメッキ処理され たり、或は金 2 g がエッチングにより辞解される。

このよう化して本発明に係る第2回の強调反射 形圧電すべり放共扱子が形成される。 ここにWは角周放数、Wzは芝振角周放数、Cd はすだれ状電極体の電極間の並列容量、Rは損失 を表わす芝扱抵抗、Rzは電気機械結合係数であ る。

また(2)式は簡単化、

 $Y = j w C d + I / (B + j w L + 1/j w C) \cdots G$ と表わされ、その等価回路表現は第3階の加く2 第子の共振回路として表現される。

第3回において、Cdは上記の並列容量、Cは すだれ状電低体の直列容量、Bは上記の共扱抵抗、 Lは直列インダクタンスである。

一方共銀子の共張角関波数WM および共扱先銀 変なけるれぞれ、

W B = 1 / L C(4)
Q = W L / R(5)
となる。また製動子の酵毒性領域の広さの目安となる容量比ァは
r = Cd / C.....(6)

本発明に係る共扱子の製造方法は、第4図の如

第6回は本発明に係る上述の落板1の表面すべり液伝搬方向4を変化された際のQの変化と共温 周複数の温度特性TCFを示す図である。

とこで使用した共根子は、基板」が 400 % 01 Y LiTaO, で、該基板1の表面にすだれ状電低 体2が形成され、且つ該すだれ状電板2は第2図 に示す如きフィンガ長(フィンガの重なり長)W。 フィンガピッチP、フィンガ本数N両側のくし歯 電極のフィンガ本数がそれぞれ 410 μm, 25.9μm. 90本(フィンガ対数は 45対)とした。

第6回から理解される通り、伝搬方向やか1° ±5°が使用可能で、1°43°が良好であり、特 に1°の時が最も高いQ値 600が得られた。この 駅の基板特性を表2に示す。表1に示す従来の圧 電蓋板に比較して結合係数が大きく、器度係数も 良好である。

良好である。 表2:40° rotY LiTaO 基板の 圧電すべり放特性(伝輸方向V=10)

世間ででり被特性(伝搬方向V=10)				
惠	4110 (m/s)			
結合係数	0.056			
馬波数温度係数	-28 (ppm/0)			

また本発明者らは 4.0 についても LITaO: 正電結晶で種々カットして調べた結果、 4=0± 50.0 ± 50 が良好で、それ以外のカット角度は結合係数が小さく、温度係数も良好なものではなかった。

第7回は第6回で説明した本発明に係る共振子のフィンが長WとQとの関係を示す図である。

これはフィンガ対数を 6 0 対 (フィンガ数は120本) K 固定しフィンガ長Wを変化させた結果のデータで、固よりフィンガ長Wは 5 1~1 5 1 が良好で、特に 10 1 が最適である。

尚、入は表面放すべり彼の彼長である。

部 8 図は第 7 図の各フィンガ長におけるフィンガ対が と Q との関係を示す本苑明に係る図である。

この図より理解される通り、フィンガ対数がは 40~80対か良好で特に60対が最適である。 第9図は基板1の切断位置調整と共振周被数の 変化を示す本発明に係る図である。

本発明に係る共振子は第2回の無く基板1を切

断する場合、フィンガの中央位置で切断すると周 波数変化はほとんどない。

しかしこのような切断は多少のパラツキを生じるが、フィンガ対数がが少ない場合(例えば第9 図の20対)に顕著に現われる。

これに対し、フィンガ対数点から0~80対の場合はその変化は小さく、メッキ或はエッチング による上述の周波数調整方法によってそのパラツ キをなくし所望共振局波数が得られる。

次に(∮ , 6 , ∲) が(0 , 1 3 0 ° , 1 °)の LiTaO。基板を使用した本発明に係る構画反射 形圧電すべり波共振子の等価回路定数例を表3 に 示す。

との共振子におけるすだれ状電極体2は第6数 で説明したものである。

表3 等価回路定数

共	摄	抵	抗 R:	7 OHM
直列インダクタンスし				6.6 AH
直	列	- 客	∄ C	0.4 6 pF
₩.	列	客	丑 Cd	9 pF
Q				520
略	4	比	Cd/C	1 9.6

また第10回は褒3における共振子の共展周波 数および反共振関波数の温度特性を示すもので、 それぞれ-28ppm/で、-39ppm/でが得られた。 更に第11回は褒3における振幅および位相特 性を示す本名別に係る関である。

(務明の効果)

以上配明の通り本発明によれば、本来観取係数 のすぐれているタンタル酸リチウムを圧電媒体若 材とし、しかも、結合係数の太きな弾性波楽子を 提供することができる。

4. 製造の簡単な説明

第1回は本発明に係る共扱子に使用した圧電整板の切断而方位と弾性液の伝搬方向とを定義する 図、第2回は本発明に係る芝振子の構造を示す図、 第3回は第2回芝擬子の等価回路、銀4回と第5 回は本発明に係る共振子の製造方法を説明する図、 第6回は表面波の伝播方向4を変化された時のQ および共振周波数の関係を示す本発明に係る図、 第7回と期8回および第9回は本発明に係る共振 子のすだれ状電板体の特性を示す図、第10回は 本発明に係る共振子の共振局放数および反共振局 放数の観度特性を示す図、第11図は本発明に係 る共振子の振幅および位相特性を示す図である。 〔符号の説明〕

1…圧電蒸板、2…すだれ状電極体、3,4… 自由増面、5…表面すべり液の変位方向

代理人 弁理士 松 岡 安四郎 2001年

